BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-243887

(43)Date of publication of application: 08.09.2000

(51)Int.CI.

H01L 23/48 H01L 21/56 H01L 23/12 H01L 23/28

(21)Application number: 11-045115

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

23.02.1999

(72)Inventor: ISAKI OSAMU

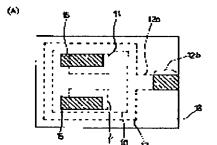
OKADA TETSUYA **AKAGI OSAMU**

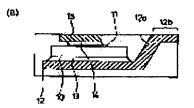
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce a mounting area while a moisture-resistance is kept, by bending an extending part continuous from an island so that it is utilized as a collector electrode.

SOLUTION: A semiconductor pellet 10 is tightly fitted on an island 12 and a post electrode 15 is bonded to an electrode pad 11 of the semiconductor pellet 10. An extending part 12a of the island 12 is bent almost as high as the post electrode 15, the entire of which is coated with a resin layer 18. Th head part of the post electrode 15 and the head part (exposed part 12b) of the extending part 12a are exposed above the surface of the resin layer 18, which are to be external connection terminals.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection1

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-243887 (P2000-243887A)

(43)公開日 平成12年9月8日(2000.9.8)

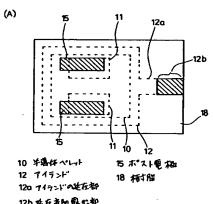
(51) Int.CL'	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)	
H01L 23/4	18	H01L 23/4	48	P 4M109	
				M 5F061	
21/56		21/56		T	
23/1		23/28		Α	
23/2	28	23/	12	L	
		審査請求	未請求 請求項の数4	OL (全 6 頁)	
(21)出願番号	特顯平 11-45115	(71)出願人 0	(71)出題人 000001889		
			三洋電機株式会社		
(22)出顧日	平成11年2月23日(1999.2.23)	大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号			
		(72)発明者 (尹佐木 治		
		 	大阪府守口市京阪本通	2丁目5番5号 三	
			羊電機株式会社内		
		(72)発明者	岡田 哲也		
		 	大阪府守口市京阪本通	2丁目5番5号 三	
		#	羊電機株式会社内		
		(74)代理人 1	00111383		
		#	中理士 芝野 正雅		
				最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 半導体装置とその製造方法

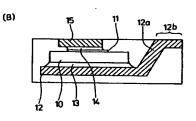
(57)【要約】

【課題】 アイランドから連続する延在部を折り曲げて コレクタ電極として利用することにより、実装面積を縮 小でき、且つ耐湿性を維持できる半導体装置の製造方法 を提供する。

【解決手段】 アイランド12上に半導体ペレット10 を固着し、半導体ペレット10の電極パッド11にポス ト電極15を接着する。アイランド12の延在部12a をポスト電極15と同程度の高さまで折り曲げ、全体を 樹脂層18で被覆する。ポスト電極15の頭部と延在部 の頭部 (露出部12b) が樹脂層18の表面に露出し て、外部接続用端子となる。



120 延在部 露出部



【特許請求の範囲】

【請求項1】 アイランド上に半導体ペレットを固着し、前記半導体ペレットの電極パッドにポスト電極を固着し、前記アイランドに連続する延在部が前記ポスト電極と同じ高さとなるように折り曲げられ、前記ポスト電極と前記アイランドの延在部が表面に露出するように前記半導体ペレットの周囲を樹脂封止し、前記アイランドの延在部を前記半導体ペレットの裏面側の取り出し電極としたことを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 折り曲げられた延在部を有するアイラン 10 ド上に半導体ペレットを固着する工程と、

前記半導体ペレットの電極パッドにポスト電極を接続する工程と、前記ポスト電極と前記アイランドの延在部の表面を露出するように前記半導体ペレットの周囲を樹脂で封止する工程と、を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項3】 前記ポスト電極と延在部の表面を露出するように樹脂で封止する工程が、前記ポスト電極と延在部を埋設するように樹脂で封止した後に、前記樹脂の表面を研磨して露出させることを特像とする請求項2記載 20の半導体装置の製造方法。

【請求項4】 前記ポスト電極と延在部の表面を露出するように樹脂で封止する工程が、前記ポスト電極と延在部の上に剥離シートを張り付けた状態でトランスファーモールドし、その後前記剥離シートを除去して露出させることを特徴とする請求項2記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体装置の製造方法に関し、特にパッケージ外形の薄形化が可能な、半導体装置とその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】電子応用機器の軽薄短小化の要求に応じるため、半導体装置の外形寸法及び外形寸法に準じる実装面積は小型化の一途をたどっている。その最終形態が半導体ペレットを直接実装するベアチップ実装、あるいはチップサイズと外形寸法とが同等になるチップサイズパッケージである。しかし、いずれも半導体ペレットを剥き出しで実装するため、耐湿性と信頼性の点では、未 40 だ樹脂で封止したものに分がある。

【0003】図6に、樹脂封止した形態で、比較的小型化した半導体装置の例を示した。トランジスタ等の素子が形成された半導体ペレット1がリードフレームのアイランド2上に半田等のろう材によって固着実装され、半導体ペレット1の電極パッドとリード端子3とがワイヤ4で接続され、半導体ペレット1の周辺部分が樹脂5で被覆され、樹脂5の外部にリード端子3の先端部分が導出され、導出されたリード端子3が、2回折り曲げられた形状を有している。(例えば特開平05-12947

3号)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、リード 端子3を樹脂の外側に導出する形状では、リード端子3 が突出する分だけ実装面積が増大し、小型化が困難である欠点があった。

【0005】また、ボンディングワイヤを用いる構成では、そのループ高さの制約から封止外形の薄形化が困難である欠点があった。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上述した各事情に鑑みて成されたものであり、アイランド上に半導体ペレットを固着し、前記半導体ペレットの電極パッドにポスト電極を固着し、前記アイランドに連続する延在部が前記ポスト電極と同じ高さとなるように折り曲げられ、前記ポスト電極と前記アイランドの延在部が表面に露出するように前記半導体ペレットの周囲を樹脂封止し、前記アイランドの延在部を前記半導体ペレットの裏面側の取り出し電極としたことを特徴とするものである。

[0007]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を詳細 に説明する。

【0008】図1は本発明の半導体装置を示す(A)上面図と(B)断面図である。半導体ペレット10には、各種前処理工程によってトランジスタ、パワーMOSFETなどの、3端子型の半導体素子が形成されている。パイポーラトランジスタ素子を例にすれば、半導体ペレット10の裏面側をコレクタとし、表面側にはベースとなる領域とエミッタとなる領域とを拡散手法によって形成し、半導体ペレット10上部にベース及びエミッタ用の外部接続用の電極パッド11を形成したものである。

【0009】12はアイランドであり、その表面に半田、金などの導電性のプリフォーム剤13によって半導体ペレット10をダイボンドしている。半導体ペレット10の電極パッド11の上には、同じく半田、金などのプリフォーム剤14によってポスト電極15が接着されている。

【0010】アイランド12からは0.2~0.5mm 40 程度の幅で延在部12aが連続して延在しており、その延在部12aは、アイランド12との付け根部分で上方に折り曲げられ、再度折り曲げられて水平に延在する。 樹脂層18はアイランド12の周囲を被覆して、半導体チップ10を封止する。樹脂層18の上部にはポスト電極15の先端部分と、アイランドの延在部12aの露出部12bが露出する。アイランド12の表面と露出部12bが露出する。アイランド12の表面と露出部12bが露出する。アイランド12の表面と露出部12bが露出する。アイランド11cの表面と露出部12bが露出する。アイランド12の表面と露出部12bが露出する。ポスト電極15は鉄、鍋、アルミニウム等の導電素材からなる板状素材であり、ベースとエミッタの電極パッド11に50 接続されて各々ベース電極とエミッタ電極として導出さ

3

れる。アイランドの延在部12aはアイランド12を経由して半導体ペレット10の裏面側に電気的に接続され、コレクタ電極として導出される。

【0011】アイランド12は鉄あるいは銅系の合金素 材からなり、O. 15mm程度の板厚を具備する。この 上に厚みが200μm程度の半導体ペレット10が、膜 厚20~30μmのプリフォーム剤13を介して固着さ れている。半導体ペレット10の上には板厚が0.1m m程度のポスト電極15が、膜厚20~30μmのプリ フォーム剤14を介して固着されている。この時、ポス ト電極15は必ずしも電極パッド12と同じ大きさであ る必要がなく、電気的接続が保たれていればよい。従っ て、半導体ペレット10の大きさの範囲内、場合によっ ては半導体ペレット10からはみ出すような形態で任意 の大きさとピッチ間隔で配置することが可能である。従 って、樹脂層18の表面に、ベース、エミッタ、コレク タ電極の端子配列を任意のピッチと露出面積・形状で配 置することが出来る。また、樹脂封止後、ポスト電極1 5と露出部12bに対して半田ボールのような接続部材 を改めて接着することも可能である。なお、アイランド 12裏面側には0.1mm程度の厚みで樹脂層18が形 成されている。

【0012】斯かる構成は、従来のボンディングワイヤを用いることがないので、樹脂層18の厚みを薄形化することが出来る。また、アイランドの延在部12aを利用することによって、コレクタ電極を導出するのが容易である。

【0013】図2は、斯かる半導体装置の製造方法の、 第1の実施の形態を示したものである。以下に詳細に説 明する。

第1工程: 図2(A)(B)参照

1枚の素材からエッチングあるいは打ち抜き加工することにより、アイランド12を多数個形成したリードフレーム20を準備する。各アイランド12は延在部12aによってリードフレーム20に保持される。延在部12aはアイランド12の付け根付近で折り曲げられる。また、図2(B)に示したように、延在部12aを2回折り曲げた構造でも良い。

【0014】第2工程: 図3 (A) 参照

アイランド12表面にプリフォーム剤13を供給し、前処理が終了した半導体ペレット10をプリフォーム剤13の上に設置して、半導体ペレット10をダイボンドする

【0015】第3工程: 図3(B)参照

半導体ペレット10の電極パッド11上にプリフォーム 剤14を供給し、別途に形成したポスト電極15を固定 する。ポスト電極15の高さと、延在部の露出部12b とが大略同じ高さになるように、ポスト電極15の板厚 が選択される。

【0016】第4工程: 図3 (C) 参照

半導体ペレット10とポスト電極15を設置したリードフレーム20を金型のキャビティ内に設置し、各半導体装置毎にアイランド12の周囲を樹脂層18でトランスファーモールドする。このとき、樹脂層18はポスト電極15と延在部12aの上部を完全に埋没する。

【0017】第5工程: 図4(A)参照

金型からリードフレーム20を取り出し、樹脂層18の表面を研磨する。研磨には、例えばダイシング装置のダイシングブレードを用いる。各半導体装置の高さが一定高さになるように、且つ、樹脂層18の表面にポスト電極15の表面と延在部の露出部12bとが露出するまで研磨する。このとき、ポスト電極15と露出部12bの表面を0.01~0.08mm程度削るように制御する。前記ブレードには様々な板厚のものが準備されており、比較的厚めのブレードを用いて、切削を複数回繰り返すことで全体を削る。尚、ダイシングブレードの他に砥石によっても平坦面を形成することが可能である。

【0018】第6工程:図4(B)(C)参照 そして、アイランド12の延在部12aを切断して、各 半導体装置をリードフレーム20から分離し、図4

(C) に示したような本発明の装置を得る。なお、ポスト電極15等に半田ボール等を接続する場合は、第5工程の後に行ってから第6工程を行う。また、金属メッキ層を形成する場合も同様である。

【0019】図5は、製造方法における第2の実施の形態を示すものである。先の形態とは第1~第3工程までは同一であるので説明を省略する。

【0020】第4工程: 図5 (A) 参照

ポスト電極15を形成した半導体ペレット10を、金型21内に設置する。金型のキャビティ内には剥離シート22(例えば、商品名ETSE:日東電工)をあらかじめ設置しておき、剥離シート22にポスト電極15と露出部12bの頭部を接触するようにして設置する。この状態で樹脂を注入して樹脂層18を形成する。

【0021】第5工程: 図5 (B) 参照

素子を金型から取り出し、剥離シート22を剥離すると、樹脂層18の表面に第1と第2のポスト電極15、16の頭部が露出した構造を得ることが出来る。突出した部分をダイシング装置で研磨し、そして、リードフレームからアイランド12の延在部を切断・分離することで図4(C)と同様の個別半導体装置を形成する。露出したポスト電極15と露出部12bの表面に半田ボールなどの突出電極を形成する場合には、剥離シートを除去した後に実施する。剥離シートを用いることにより、研磨する樹脂の量を減らすことが出いる。

[0022]

【発明の効果】以上に説明した本発明の半導体装置は、 樹脂層18の表面にベース・エミッタ・コレクタ用の電 極が露出した構成である。従って実装基板に対して各電 50 極を対向接着することが可能であるので、半導体装置の

30

BEST AVAILABLE COPY

5

実装面積を大幅に縮小できるものである。

【0023】更に、半導体ペレット10を樹脂層18で 完全に被覆することが出来るので、装置の耐湿性を維持 し信頼性の高いものにすることが出来る。

【0024】更に、ボンディングワイヤを用いないので、樹脂層18の厚みを容易に薄く設計することが出来、機器側のへ矩形化の要求に応じることが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を説明するための平面図と断面図であ

(4)

特開 2 0 0 0 - 2 4 3 8 8 7 6

る。

【図2】本発明の製造方法を示す斜視図である。

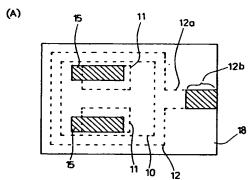
【図3】本発明の製造方法を示す断面図である。

【図4】本発明の製造方法を示す断面図と斜視図である。

【図5】本発明の製造方法の第2の実施の形態を示す断 面図である。

【図6】従来例を説明するための断面図である。

【図1】



10 半導体ペレット

15 ポスト電極

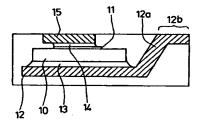
12 アイランド

18 梅浦

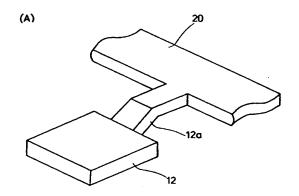
120 7イランドの近在部

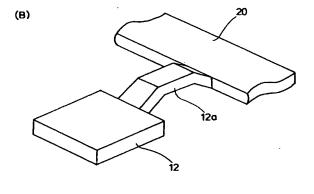
12b 建在新額出部

(B)

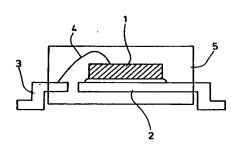


[図2]

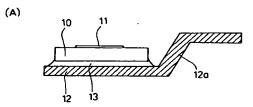




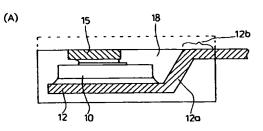
【図6】



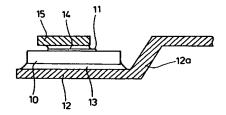
[図3]



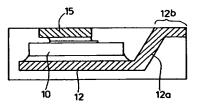


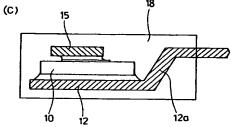


(B)

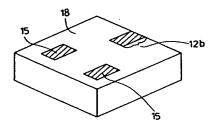




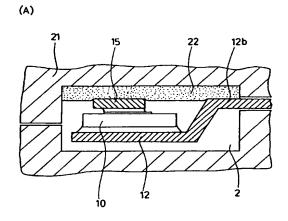


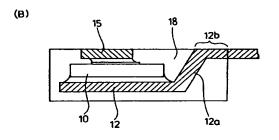






【図5】





フロントページの続き

(72) 発明者 赤木 修

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

F ターム(参考) 4M109 AA01 BA02 CA21 DB17 GA10 5F061 AA01 BA01 CA21